10/571293 IAP20 Rec'd PCT/PTO 09 MAR 2006

English Abstract of

Japanese Utility Model Application Publication No. 46-19162

Publication date: July 3, 1971

Filing number: 42-16928

Filing date: March 2, 1967

Applicant: Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha

Inventor: Kenji ENDO, et al

Title: "Photoelectron Tube"

Abstract

As shown in Fig. 3, a photoelectron multiplier 24 includes a tubular container 11, a stem 12, a faceplate 13 and a plate-like electrode 14. The plate-like electrode 14 is formed with a concave portion and a center through-hole. The plate-like electrode 14 faces the faceplate 13. sodium evaporating source 17 and a potassium evaporating source 18 are disposed on the outer edge of the plate-like electrode 14. A first wall 19 faces the sodium evaporating source 17 and the potassium evaporating source 18. 19 has center through-hole. first wall а evaporating sources 20 are disposed near the first wall 19. Second plates 21 are of L shape to guide a vapor from the antimony evaporating source 20. The antimony vapor and alkali vapor are guided by the first wall 19 and the second wall 21, to the location opposing center of the faceplate 13 and then proceed toward the faceplate 13.

⑩実用新案公報

金公告 昭和46年(1971) 7月3日

(全4頁)

1

50光電管

願 昭42-16928 ②1)実

昭42(1967)3月2日 ②2出 頋

案 者 72)考

川崎市堀川町72東京芝浦電気株

式会社堀川町工場内

北条敬 同

同所

创出 顖 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市堀川町72

代 理 人 弁理士 井上一男

図面の簡単な説明

図、第2図は第1図の上面図、第3図は本考案の 実施例を示した一部切欠縦断面図、第4図は第3 図要部の他の実施例を示した断面図、第5図は第 3 図の特性を示した曲線図である。

考案の詳細な説明

本考案は光電管の改良に関する。

従来光電管に属する光電子増倍管は第 1 図に示 す様に有底筒状の容器 1 開口部にステム部 2 を設 ける。前記容器底部は全面ガラスよりなるフエー 位置に容器内径より僅かに径小なるドーナツ状の 板状電極4を容器と同軸的に取着する。この板状 電極は図示する様に凹部を有しこの凹部は前記フ エースプレートに対面して位置させる。板状電極 中央部に形成される孔部は電子が通過するもので 30 な欠点を生じた。 こ、を通過した電子は前記ステム部に固着された 絶縁保持板 (図示せず) に係止された複数個の 2 次電子増倍電極5a,5b……に衝突して2次電 子を発生し管外に取出される。前記板状電極凹部 の前記容器内周面に近接した位置に第2図に示す 35 する。 様に、半円形をなしたナトリウム及びカリウム蒸 発源7a,7bよりなるアルカリ金属蒸着源を設 置しこれより容器中央側にアンチモン蒸発源 8 a 8 bを設置する。更にセシユウム蒸発源9 も細長

2

い管で形成し前記板状電極及び前記ステム部間の 空間に位置させて取着して2次電子増倍管10を 構成する。前記アルカリ金属の蒸発源は半円形に 形成され且つ前記フエースプレート周端附近に設 5 けられているので、蒸発源より前記フエースプレ ートの周端部及び中央部迄の距離の差は可成り大 きいので蒸発した蒸気はフエースプレート中央部 が厚く周端部が薄く蒸着されて光電面むらが形成 される。又ナトリウム及びカリウムは所定量のア 10 ンチモンと化合するのに最適な量を満す可く前記 蒸発源に充塡されているが、この蒸発源より蒸発 直進する蒸気はすべて前記フエースプレートに蒸 着されずこれに連続した容器内面に沈積する量を 無視することが出来ない。この容器内周面に沈積 第1図は従来の光電子増倍管の一部切欠縦断面 15 した被蒸着物質は光電子増倍管動作時の温度上昇 に伴い熱電子放射を促して雑音の増加を来す。

前記ナトリウム及びカリウム蒸発源は半円形を なして各々1個取着されているが夫々を複数個直 列的に連接した所謂多点蒸発源を形成することが 20 考えられる。前記蒸発源には合計して一定量の被 蒸発物質を充填するので、単一の蒸発源では充填 量が少くなり蒸発源を形成する容器に於ける各溶 接点の電気抵抗は必ずしも同一でなく、又前記容 器内の蒸発物質充填密度を一定にすることは仲々 スプレート3で構成されこれより比較的近接した 25 困難である。依つて複数個の蒸発源に通電した際 各蒸発温度は均一でない外単一の蒸発源にも温度 勾配が形成される頻度が増加する。この結果被蒸 着面に達する前配蒸発物質蒸気の蒸着速度の不均 一を来たし所謂光電面むらを形成すると云う大き

> 本考案は簡単な構成で上記の欠点を除去し特に 光電面の任意個所に於ける感度のバラツキを極め て減少した新規な光電管を提供するものである。

図面に示した実施例により本考案を詳細に説明

第2図に示す様に光電子増倍管により詳述する 有底筒状容器11開口部にステム部12を封着す る。容器11底部は全面ガラスよりなるフエース プレート13で構成され、これより比較的近接し

た位置に容器11より径小なるドーナツ状板状電 極14を取着する。板状電極14は端線を有し後 述する蒸発物質に対して凝集率小なる材料よりな りステム部 12に植設した導入線で保持され且つ て位置させる。板状電板14中央孔部はフエースプ レート13の中央部に対向し且電子の流通口であ りこ、を通過した電子は前記ステム部に固定され た絶縁物保持板 (図示せず) に係止された複数個 倍されて管外に信号として取出される。一方板状 電極 1 4 の端縁に近接した位置には、半円形の金 属容器内に被蒸着物質を均一に充塡したナトリウ ム蒸発源17及びカリウム蒸発源18を設置する 両蒸発源 17,18 はセシウムを除外したアルカ 15 rrの管内圧力を保持してからアンチモン蒸発源 り金属を充塡するもので、以後アルカリ金属蒸着 源とする。此等蒸発源は肉薄の金属板を捲回して 管状に成形しこの端部を圧着し所定量の前記アル カリ金属を主としてなる被蒸着物質を充塡密度均 一に充塡して半円形に形成する。前記管の長手方 20 向を形成する重合部は所定間隙を保つて抵抗溶接 し溶接点間の僅かの隙間を蒸気発生孔とする。圧 着した端末には導線を溶接しこれを導電的に管外 に取出し通電用端子とする。この蒸発源17,1 8に対面してドーナツ状の第1の隔壁19を設置 25 シウム蒸発源よりセシュウム蒸気を発生してマル し、その外径、中央孔は板状電極14とほぼ同等 に形成され且つ前記被蒸着物質に対して凝集率小 なる材料で構成する。隔壁19のフエースプレー ト13方向表面に近接しその孔部径を直径とする 円柱空間より径大空間にアンチモン蒸発源20を30 設ける。

アンチモン蒸発源20は金属細線上に所定量の アンチモンを複数個小玉状に形成しその合計は前 記アルカリ金属と化学反応を行つて所定の化学的 されている。この蒸発源20より発生する蒸気が フエースプレート方向のみに直進すべく逆L字状 の第2の隔壁21を取着する。この隔壁はアンチ モン及び前記アルカリ金属に対して凝縮率小なる を遮ぎるものである。したがつて第2の隔壁形状 は逆L字状に限定されるものでなく板状電極のフ エースプレート側を底部とし有底筒状容器軸に交 叉する方向を覆うような形状であれば良い。具体 的には円柱状空間方向と板状電極のフエースプレ 45 熱可能であるので極めて容易に再蒸発を促進する

ート方向以外の方向即ち、前記容器軸と交叉する 方向に蒸気流の大部分が流動するのを防止するた めのものである。したがつて前記板状電極又は第 1隔壁のフエースプレート側を底部とし前記方向 画成された凹部をフエースプレート13に対面し 5 には直線状曲線状又は角度を有するものでも良い 第 4 図の如くアンチモン蒸着源20はアルカリ金 属蒸発源と、同心状に並設可能であり、この時は 第2の隔壁は第1の隔壁と板状電極間に位置する 更にセシユウム塩及びこれを還元する材料を管体 の 2 次電子増倍電極 1 6 a , 1 6 b……により増 10 に充填し両端を圧着したセシウム蒸発源 2 2 を板 状電極14とステム部12間の空間に設け、隔壁 19,21板状電極14とは夫々導入線に導電的 に固着される。

> 組立て完了後容器 1 1 を排気して 10-6 to 20を通電加熱する。この時第1、第2の隔壁1 9,20をも同時に加熱して、蒸着アンチモン蒸 気を再蒸発させ前配円柱空間に誘導してフエース プレート13にほぼ均一の厚さの薄膜を蒸着する 次いでカリウム蒸発源18よりカリウム蒸気を前 記アンチモン薄膜上に蒸着反応させる。次にナト リウム蒸発源17及びアンチモン蒸発源20を交 互に蒸発してナトリウム、アンチモン蒸気を前記 アンチモン及びカリウム蒸着層に沈積し更に、セ チアルカリ光電面23を完成する。この時アンチ モン蒸着に際して必要とすれば、第1、第2の隔 壁19,21に通電加熱する。以後通常の方法で 2次電子増倍管24を作成した。

前記蒸発源の位置は発生する蒸気の保有する蒸 気圧、管内圧力及びフェースプレートの温度によ つて決定されるものであるが何れもほぼ一定とし て考えれば夫々の蒸発源よりフエースプレートの 任意個所迄の距離をなるべく一定に保つのが蒸着 組成を有する化合物を形成するのに必要量が融着 35 薄膜の厚さを均一にするには不可欠となる。第1、 第2の隔壁19,21により蒸発されたアンチモ ン及びアルカリ金属蒸気はフエースプレート13 の中央部に対面する位置に一旦誘導されそれから フエースプレート13の被蒸着面に直進する。板 材料でなりフエースプレート及び容器内周面方向 40 状電極1 4及び第1、第2の隔壁19,21は前 記蒸気に対して凝縮率が極めて小さい材料で構成 されているのでこれに衝突した前記蒸気は殆んど 大部分が直に再蒸発する。又必要とあれば板状電 極14、第1、第2の隔壁19,21には通電加

5

事が出来る。この様に隔壁により前記蒸気を夫々 フエースプレート 13の中央部に対面した位置に 誘導して2次的な蒸発源を形成し前記フエースプ レートの被蒸着面の周端部及び中央部迄の距離の 差を大幅に減小させる結果となり前記被蒸着面に 5 るものである。 蒸着する薄膜の厚さをほぼ均一に形成可能とした 依つて光電面の周端部及び中央部の光電感度のバ ラツキを減小させたものである。これは第5図に よつて明らかである。

横軸には400~650mμの単色光が光電面 10 に入射された位置を示すもので中央は光電面中央 部両側は光電面周端部を示している。縦軸には、 光電面中央部の光電感度と単色光入射位置に於け る光電感度の差を百分率で示した。実線が本考案 端部では10~18%のバラツキを示しているが 従来の20~30%に比べ遙に秀れている。尚1 8%の値は極めて稀であり大部分は10%以内の 値を示すのが普通である。

又前記第2の隔壁21は管動作時に100~2 20 00 Vの電圧を印加し板状電極 14を零電位とす れば電子の集束効果を一段と確実にする効果をも 有する。

前記実施例は光電子増倍管につき述べたが光電 管にも適用可能である。この時板状電極 1 4 は平 25

板状に形成されるので前記の蒸気の殆んど全部を 確実に、フエースプレート中央部に誘導して2次 的蒸発源を形成するので、光電面に於ける厚さの 均一性確保並びに所望する厚さの形成を容易にす

実用新案登録請求の範囲

有底筒状の容器とこの開口部に気密に封着した ステム部と、容器、部を構成するフエースプレー トに近接して設いられ且つこれと対面した凹部及 び中央孔部をすずる板状電極と、この電極及びス テム部間に位置したセシウム蒸発源と、板状電極 のフエースプレート側に設けたアルカリ金属蒸発 源と、この蒸発源のフエースプレート側を覆うよ うに位置し、前記中央孔部とほぼ等しい径の中央 点線が従来例を表わしているが本考案は光電面周 15 孔部を有する板状の第1隔壁と、この隔壁又は板 状電極のフエースプレート側に設けたアンチモン 蒸発源と、前記板状電極又は第1隔壁のフエース プレート側を底部としてアンチモン蒸発源のフエ ースプレート側で容器軸に交叉する方向を覆つた 第2隔壁とを具備しアンチモン蒸気及びアルカリ 蒸気流の大部分を前記中央孔部とこれに対面する フエースプレート中央部を結ぶ円柱状空間内に誘 導して 2 次的蒸発源を形成することを特徴とする 光重管。





